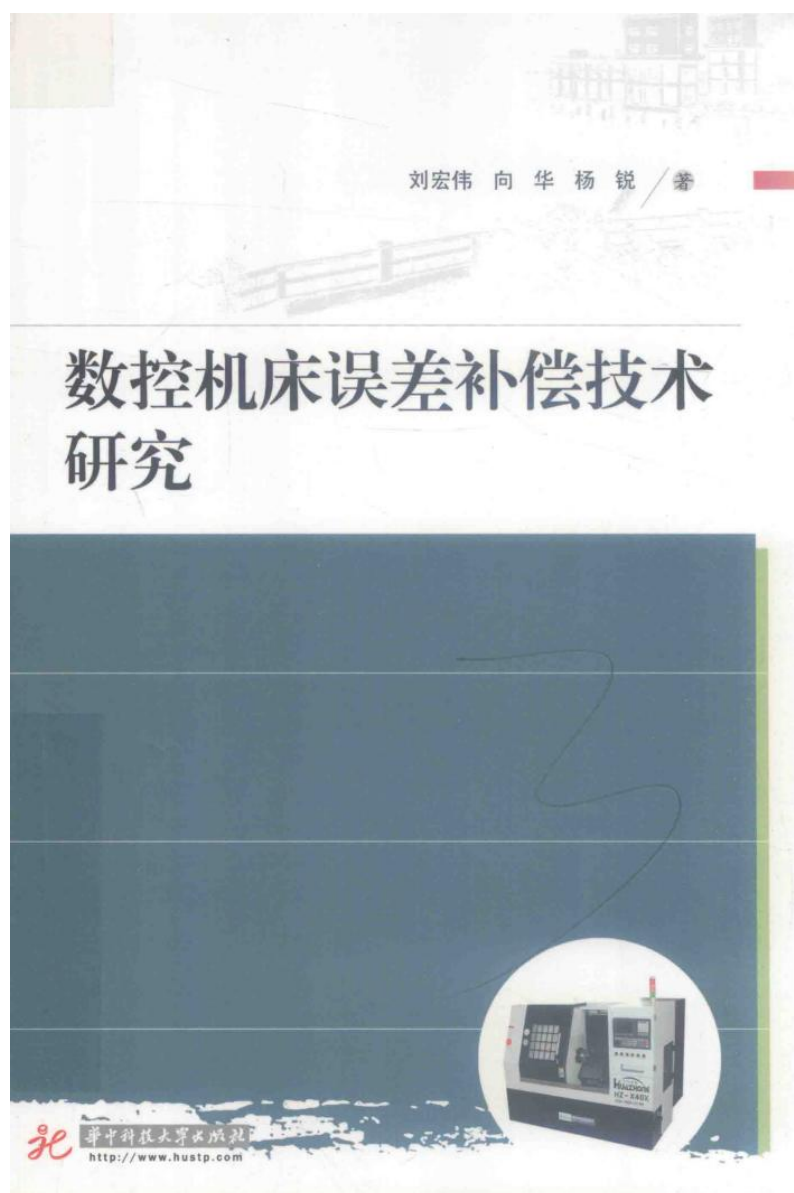


数控机床误差补偿技术研究



作者：刘宏伟，向华，杨锐著

出版社：武汉：华中科技大学出版社

出版日期：2018.08

总页数：117

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/14489596.html>) 查找全本阅读方式

数控机床误差补偿技术研究 评论地址: <https://www.jiaokey.com/book/detail/14489596.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/14489596.html>

书名：数控机床误差补偿技术研究